








**Piezoceramic plate and method of manufacturing the same**

**Patent number:** EP1235284  
**Publication date:** 2002-08-28  
**Inventor:** JAENKER PETER DR (DE); HERMLE FRANK (DE)  
**Applicant:** EADS DEUTSCHLAND GMBH (DE)  
**Classification:**  
- **International:** H01L41/08; H01L41/22; B64C27/615  
- **European:** B64C27/615; H01L41/08; H01L41/22  
**Application number:** EP20020002920 20020209  
**Priority number(s):** DE20011006057 20010209

**Also published as:**

 EP1235284 (A3)  
 DE10106057 (A1)

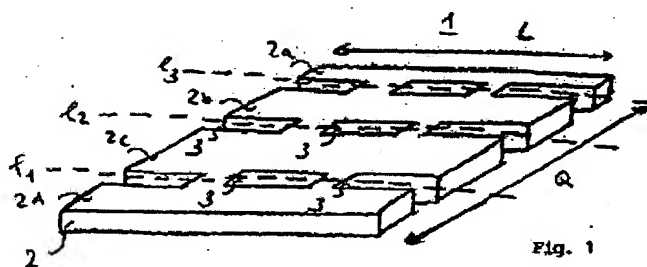
**Cited documents:**

 US4683396  
 US5440193  
 US4876776  
 EP0517039  
 JP57207385  
more >>

[Report a data error here](#)

**Abstract of EP1235284**

Piezoceramic plate (1) consists of a piezoelectric ceramic (2) having a number of partial regions (2a, 2b, 2c, 2d) connected together by elastic regions (3) so that the plate is able to elastically bend. An independent claim is also included for a process for the production of a piezoceramic plate comprising embedding a number of partial regions of a piezoelectric ceramic in a flexible material, drying and hardening so that the partial regions are connected by elastic regions.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 1 235 284 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
28.08.2002 Patentblatt 2002/35

(51) Int Cl.7: **H01L 41/08**, H01L 41/22,  
B64C 13/50

(21) Anmeldenummer: 02002920.3

(22) Anmeldetag: 09.02.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(71) Anmelder: **EADS Deutschland GmbH**  
81663 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Jänker, Peter, Dr.  
85748 Garching (DE)  
• Hermle, Frank  
81673 München (DE)

(30) Priorität: 09.02.2001 DE 10106057

### (54) **Piezokeramische Platte und Verfahren zum Herstellen derselben**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine piezokeramische Platte und ein Verfahren zur Herstellung derselben.

Aufgabe ist es hierbei, eine piezokeramische Struktur zu schaffen, die einerseits ausreichend Festigkeit bzw. Steifigkeit aufweist und andererseits flexibel und

elastisch verformbar ist, so dass sie für das Aufbringen auf gewölbte Flächen sowie die Integration in Verbundstrukturen geeignet ist.

Eine derartige piezokeramische Platte findet beispielsweise zum Erfassen und / oder Bewirken von Verformungen von Rotorblättern, Tragflächen und dergleichen Anwendung.

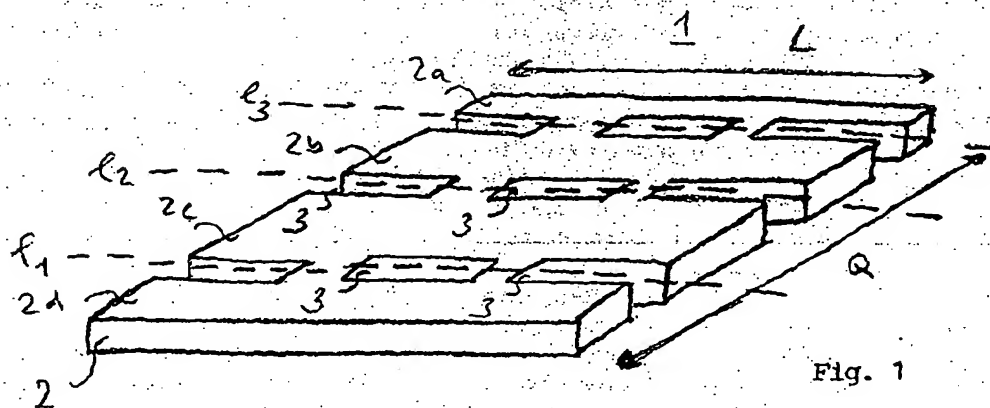


Fig. 1

## Beschreibung

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft eine piezokeramische Platte sowie ein Verfahren zum Herstellen derselben.

**[0002]** Piezoelektrische Elemente finden in vielen Gebieten der Technik Anwendung, wie beispielsweise in elektronischen Bauelementen für die Kfz-, Flugzeug- oder Medizintechnik, um nur einige Bereiche zu nennen. Es ist bekannt, dass piezoelektrische Materialien ihre Form beim Anlegen eines elektrischen Feldes variieren bzw. ein elektrisches Signal erzeugen, wenn eine mechanische Kraft auf das piezoelektrische Material einwirkt. Mit anderen Worten, diese Werkstoffe zeigen unter Einwirkung von mechanischem Druck den Effekt auf, das Ladungen an ihrer Oberfläche induziert werden, sowie den inversen Effekt, der Längen- bzw. Dickenänderung des Werkstoffes beim Anlegen einer äußeren Spannung.

**[0003]** In jüngster Zeit sind piezoelektrische Materialien in Aktuatorsystemen verwendet worden. Derartige Aktuatorsysteme werden beispielsweise in der Luftfahrt zur Steuerung von Rotorklappen und dergleichen eingesetzt. Hierbei können sogenannte Piezostacks (z.B. DE 196 48 545, DE 196 46 676) verwendet werden, um deren Längenausdehnung aufgrund eines elektrischen Feldes über Hebelanordnungen auf die an einem Rotorblatt angeordneten Klappen zu übertragen.

**[0004]** Zudem ist es im Rahmen neuer Entwicklungen erstrebenswert, eine Verwindung von aerodynamischen Strukturen auf geeignete Weise steuern zu können. Zu diesem Zweck werden beispielsweise piezoelektrische Schichten bzw. Fasern auf Flügeltragflächen oder Rotorblätter aufgetragen oder in Faserverbundstrukturen integriert, wie z.B. von Hagood et. al. in US 6,048,622 und US 5,869,189 beschrieben. Darin sind Verbundstrukturen zum Erfassen und/oder Bewirken struktureller Verformungen offenbart, die unter anderem eine Verbundschicht mit parallel ausgerichteten piezoelektrischen Fasern und interdigital ausgebildeten Elektroden-schichten zum Anlegen und/oder Erfassen einer elektrischen Spannung in Faserachse-richtung aufweisen. Ferner können auf diese Weise mehrschichtige Verbundstrukturen mit gewünschter Anisotropie aufgebaut werden. Die piezoelektrischen Fasern weisen typischerweise einen Durchmesser zwischen 5 und 200 µm auf und sind in eine weiche, verformbare Polymermatrix eingebettet, so dass eine folienartige Piezofaserschicht entsteht.

**[0005]** Derartige folienartige Piezoschichten haben jedoch den Nachteil hoher Herstellungskosten, die eine kommerzielle Serienanwendung nur begrenzt möglich machen. Ferner weisen derartige Piezofolie eine sehr hohe Flexibilität und damit eine nur geringe Steifigkeit auf. Dies kann für bestimmte Anwendungen von Nachteil sein. Für Anwendungen im Rotorblattbereich ist eine ausreichende Steifigkeit bei gleichzeitiger Verformbarkeit erforderlich. D.h., die verwendeten Piezostrukturen

benötigen eine gewisse Festigkeit und Steifigkeit, sowie die Fähigkeit sich in gewissem Maße an gekrümmte Strukturen anzupassen, ohne dass Risse in der Struktur entstehen. Folglich ist ein Kompromiß aus Festigkeit und Flexibilität erforderlich, der mit den bekannten Piezofolien nicht oder nur bedingt erreicht wird.

**[0006]** Gleichzeitig schließt sich die Verwendung von gesinterten keramischen Platten aus piezoelektrischem Material aus, da sich diese nicht an gekrümmte Formen anpassen, sondern aufgrund ihrer hohen Bruchigkeit beim Verbiegen reißen oder zerbrechen.

**[0007]** Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine piezoelektrische Struktur zu schaffen, die einerseits eine ausreichende Festigkeit bzw. Steifigkeit aufweist und andererseits flexibel und verbiegbar ist, so dass sie für das Aufbringen auf gewölbte Flächen sowie die Integration in Verbundstrukturen geeignet ist.

**[0008]** Diese Aufgabe wird durch die piezokeramische Platte gemäß Patentanspruch 1 sowie durch das Verfahren zur Herstellung einer derartigen Platte gemäß Patentanspruch 9 und 10 gelöst. Weitere vorteilhafte Merkmale, Aspekte und Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.

**[0009]** Erfindungsgemäß zeichnet sich die piezokeramische Platte dadurch aus, dass sie im wesentlichen aus einer piezoelektrischen Keramik besteht, die eine Vielzahl von Teilbereiche aufweist, wobei die einzelnen Teilbereiche über elastische Bereiche derart miteinander verbunden sind, dass die Platte elastisch verbiegbar ist.

**[0010]** Durch eine derartige Ausgestaltung wird gewährleistet, dass die piezoelektrische Struktur einerseits eine ausreichende Festigkeit bzw. Steifigkeit und andererseits eine gewisse Flexibilität und elastische Verbiegbarkeit aufweist, so dass die Platte auf einfache Weise an vorgegebene Krümmungen angepaßt werden kann, ohne dass die Gefahr eines Zerbrechens besteht.

**[0011]** Gemäß einer ersten Ausführungsform ist die Platte aus piezoelektrischer Keramik mit einer Vielzahl von Ausbrüchen versehen, die mit einem flexiblen Material gefüllt sind.

**[0012]** Gemäß einer zweiten Ausführungsform sind eine Vielzahl von Teilbereiche aus piezoelektrischer Keramik in einem flexiblen Material angeordnet sind, wobei die Vielzahl von Teilbereiche über elastischen Bereiche miteinander verbunden sind.

**[0013]** Hierbei ist es vorteilhaft, wenn das flexible Material ein Polymer, ein Epoxyharz, ein Imprägnierharz oder dergleichen ist. Diese Materialien zeichnen sich durch eine einfache Handhabbarkeit aus. Andererseits wird durch die Verwendung derartiger Materialien gewährleistet, dass sich die piezokeramische Plattenstruktur innerhalb gewisser Grenzen elastisch verbiegen läßt. Dabei wird vorzugsweise ein gesintertes piezoelektrisches Keramikmaterial verwendet, dessen Dicke typischerweise zwischen 20 µm und 500 µm liegt. Der Vorteil ist hierbei insbesondere, dass derartige ge-

sinterte Piezokeramiken auf einfache Weise und somit billig herstellbar sind.

**[0014]** Auf der erfindungsgemäßen piezokeramischen Platte sind üblicherweise Elektrodenstrukturen zur Stromversorgung der piezoelektrischen Elemente angeordnet. Dabei können, je nach Anwendungsbedarf, die Elektrodenstrukturen entweder nur auf einer Seite der keramischen Platte oder auf beiden Seiten angeordnet werden. Die Elektrodenstrukturen selber können interdigital oder in anderer geeigneter Form ausgebildet sein.

**[0015]** Vorzugsweise können bei einer piezokeramischen Platte gemäß der ersten Ausführungsform die Ausbrüche eine geradlinige, bogenförmige, wellenförmige oder eine andersartig geschwungene Form aufweisen. Durch die Form der Ausbrüche sowie durch die Art der Anordnung kann der Grad an Festigkeit bzw. Flexibilität in gewünschter Weise eingestellt werden.

**[0016]** Bei einer piezokeramischen Platte gemäß der zweiten Ausführungsform kann die Vielzahl von Teilbereiche aus piezoelektrischer Keramik statistisch verteilt oder in einer Vorzugsrichtung in dem flexiblen Material ausgerichtet sind. Auch hier kann somit durch Verteilung der Teilbereiche sowohl hinsichtlich Dichte als auch Orientierung ein Anpassen an gewünschte Eigenschaften erreicht werden.

**[0017]** Das erfindungsgemäße Verfahren zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe zeichnet sich ferner gemäß einer ersten Ausführungsform dadurch aus, dass eine Platte aus piezoelektrischer Keramik mit Hilfe eines Schneidwerkzeuges mit einer Vielzahl von Ausbrüchen versehen wird, und dass die Ausbrüche derart mit einem flexiblen Material gefüllt werden, dass eine elastisch verbiegbare Struktur entsteht.

**[0018]** Gemäß einer weiteren Ausführungsform zeichnet sich das Verfahren zum Herstellen einer piezokeramischen Platte dadurch aus, dass eine Vielzahl von Teilbereiche aus piezoelektrischer Keramik in ein flexibles Material eingebettet wird, dass das flexible Material anschließend getrocknet oder ausgehärtet wird, so dass eine elastisch verbiegbare Struktur entsteht.

**[0019]** Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin, dass piezokeramische Platten auf einfache Weise und mit geringen Kosten herstellbar sind. Das nachfolgende Einbringen von Ausbrüchen bzw. das Zerkleinern der gesinterten piezokeramischen Platte in eine Vielzahl von Teilbereiche und anschließendes Einbetten in ein flexibles Material läßt sich ebenso mit einfachen Verfahrensschritten durchführen.

**[0020]** Zudem ist es vorteilhaft, die Ausbrüche der ersten Ausführungsform mit einem Polymer aufzufüllen und die entstehende Struktur anschließend abzuschleifen. Auf diese Weise kann eine glatte Oberfläche erhalten werden.

**[0021]** Vorzugsweise wird die erfindungsgemäße piezokeramische Platte in Faserverbundstrukturen zum Erfassen und / oder Bewirken einer Verformung eingesetzt.

**[0022]** Derartige Faserverbundstrukturen finden insbesondere in Flügelstrukturen, wie Rotorblätter und Tragflächen Anwendung, wobei die piezokeramische Platte auf der Außenhaut der Flügelstruktur, innerhalb der Flügelstruktur angeordnet oder in die Flügelstruktur integriert ist.

**[0023]** Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beigefügten Abbildungen in näheren Einzelheiten erläutert, in denen zeigt:

Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Darstellung einer piezokeramischen Platte gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung eines Ausschnitts der in Fig. 1 gezeigten Struktur;

Fig. 3 eine schematische zweidimensionale Darstellung der in Fig. 1 gezeigten Struktur;

Fig. 4 eine schematische zweidimensionale Darstellung einer piezokeramischen Platte mit versetzten Ausbrüchen;

Fig. 5 eine schematische zweidimensionale Darstellung einer piezokeramischen Platte mit geschwungenen Ausbrüchen; und

Fig. 6 eine schematische dreidimensionale Darstellung einer piezokeramischen Platte gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung.

**[0024]** Fig. 1 zeigt schematisch in dreidimensionaler Darstellung eine piezokeramische Platte gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Die Platte 1 besteht im wesentlichen aus einem Basismaterial 2, das eine piezoelektrische Keramik ist. Die piezoelektrische Keramik 2 wird beispielsweise durch ein bekanntes Sinterverfahren hergestellt. Derartige gesinterte Piezoplaten lassen sich auf einfache Weise, kostengünstig und in beliebigen Abmessungen herstellen. Da eine derartige gesinterte piezoelektrische Platte mit einer typischen Dick von 20 µm bis 500 µm eine hohe Steifigkeit aufweist und brüchig ist, so dass beim Verbiegen Risse in der Platte entstehen oder diese sogar bricht, sind besondere Maßnahmen erforderlich, um derartige piezoelektrische Keramiken an gewölbte bzw. gekrümmte Strukturen anpassen zu können. Erfindungsgemäß wird auf geeignete Weise die piezoelektrische Keramik 2 in eine Vielzahl von Teilbereiche unterteilt, wobei die einzelnen Teilbereiche durch elastische Bereiche derart miteinander verbunden sind, dass eine flexible Struktur entsteht, die sich leicht an gewölbte Strukturen anpassen läßt.

**[0025]** Diese Teilbereiche sind in Fig. 1 mit Bezugszeichen 2a, 2b ... bezeichnet und ergeben sich beispielsweise durch eine gedachte Linie 1<sub>1</sub>, 1<sub>2</sub>, 1<sub>3</sub> entlang der Bereiche 3. Es ist anzumerken, dass die gedachten

Linien  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$  für die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Platte irrelevant sind. Sie dienen lediglich zur Beschreibung und somit zum einfacheren Verständnis der Anordnung. Selbstverständlich kann das Basismaterial 2 gedanklich auch in andere Teilbereiche unterteilt werden.

[0026] Die in Fig. 1 mit Bezugsziffer 3 bezeichneten Bereiche sind Ausbrüche bzw. Durchbrüche, die mit Hilfe eines nicht dargestellten Schneidwerkzeugs in das Basismaterial 2 eingebracht werden. Das Schneidwerkzeug kann hierbei eine geeignete messerartige Struktur oder eine stempelartige, mit Schneiden versehene Struktur oder Ähnliches sein. Das Schneidwerkzeug wird hierzu an eine Oberfläche der keramischen Platte angelegt, und anschließend wird das Piezomaterial in den Bereichen 3 entweder ganz oder teilweise entfernt. Bei gesamter Entfernung des Materials in den Bereichen 3 handelt es sich um sogenannte Durchbrüche, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Wird jedoch lediglich ein Teil des Materials in den Bereichen 3 entfernt, so dass ein unterer Stegbereich 3a übrig bleibt, wie das in Fig. 2 dargestellt ist, handelt es sich um sogenannte Ausbrüche. Es sei angemerkt, dass im Folgenden lediglich der Begriff "Ausbruch" verwendet wird. Die Verwendung dieses Begriffs bedeutet jedoch nicht, dass die vorliegende Erfindung auf die Ausgestaltung gemäß Fig. 2 begrenzt ist, sondern soll auch die Ausgestaltung gemäß Fig. 1 sowie die der nachfolgenden Strukturen beinhalten.

[0027] Die Ausbrüche 3 können hierbei in der piezoelektrischen Keramik 2 entlang einer Vorzugsrichtung, die in Fig. 3 mit Pfeil A bezeichnet ist, angeordnet sein. Fig. 3 zeigt in zweidimensionaler Darstellung eine Draufsicht auf die in Fig. 1 dargestellte piezokeramische Platte 1. Wie aus Fig. 3 zu sehen ist, sind die Durchbrüche gleichmäßig und parallel zueinander mit Längsrichtung in Pfeilrichtung A weisend ausgerichtet. Die Durchbrüche weisen hierbei typischerweise eine Breite von 20  $\mu\text{m}$  auf. Durch Variation der Breite kann das Maß an Flexibilität bzw. Steifigkeit verändert werden. Je nach gewünschter Flexibilität können die Durchbrüche ebenso voneinander unterschiedlich beabstandet sein. Dabei wird eine größere Flexibilität der fertigen Struktur erzielt, desto dichter die einzelnen Durchbrüche zueinander angeordnet sind.

[0028] Daneben können die Ausbrüche 3 auch zueinander versetzt, mit Ausrichtung in Vorzugsrichtung A angeordnet sein, wie das in Fig. 4 schematisch dargestellt ist. Die Form der Ausbrüche 3 ist nicht auf eine lineare Form bzw. eine bestimmte Ausrichtung begrenzt. Die Ausbrüche können auch eine wellenförmige Gestalt (vgl. Fig. 5) oder eine andersartig beliebig geschwungene Form aufweisen. Die Wahl der Ausbruchform hängt jeweils vom gewünschten Anwendungszweck bzw. von der Form des verwendeten Schneidwerkzeugs ab.

[0029] Nachdem das Basismaterial 2 in den Bereichen 3 entfernt ist, werden die Ausbrüche 3 mit einem

flexiblen Material 4 gefüllt. Das flexible Material 4 ist hierbei beispielsweise ein Polymer, ein Epoxyharz, ein Imprägnierharz oder ein sonstiger Isolierstoff. Nach dem Füllen der Bereiche 3 mit dem flexiblen Material 4 ist in der Regel ein Aushärten oder Trocknen, je nach verwendetem Material, erforderlich. Für den Fall, dass das flexible Material 4 nach diesem Arbeitsschritt über die Konturkanten übersteht, d.h. auf den Oberflächen O bzw. U hervorsteht, ist ein anschließendes Abschleifen möglich, so dass man eine glatte Oberfläche erhält.

[0030] Die so erhaltene piezokeramische Platte 1 zeichnet sich insbesondere durch eine ausreichende Festigkeit bzw. Steifigkeit aus und kann sowohl in Längsrichtung L als auch in Querrichtung Q (vgl. Fig. 1) elastisch verbogen werden. Dies ermöglicht ein Anpassen der piezokeramischen Platte an gekrümmte Oberflächen, wie das beispielsweise bei der Verwendung in Rotorblättern oder Tragflächen erforderlich ist. Hierbei ist zudem von Vorteil, dass die Platte auch mehrmals nacheinander an Formen mit unterschiedlichen Krümmungsradien angepaßt werden kann, so dass eine reversible Verformung möglich ist. Ferner hat die erfindungsgemäße Struktur im Vergleich zu den bekannten piezoelektrischen Schichten bzw. Folien den Vorteil, dass ein sehr hoher Füllgrad erreicht wird und dass die Herstellungskosten im Vergleich zu Piezofaserschichten erheblich reduziert sind.

[0031] Zur Kontaktierung der piezoelektrischen Elemente sind Elektodenstrukturen erforderlich, die jedoch aus Gründen der besseren Übersicht in den Fig. 1 - 6 nicht dargestellt sind. Die Elektodenstrukturen können auf einer oder beiden Oberflächen der piezokeramischen Platte angeordnet sein. Hierbei können bekannte interdigitale Strukturen oder andere geeignete Anordnungen verwendet werden.

[0032] Ferner ist anzumerken, dass nach dem Auffüllen der Ausbrüche 3 mit flexiblem Material 4 an die piezokeramische Platte eine elektrische Spannung zum Polarisieren der Piezokeramik angelegt werden kann. Auf diese Weise kann die Polarisierung der piezoelektrischen Bereiche separat von der Herstellung der eigentlichen piezoelektrischen Platte durchgeführt werden, was wiederum aus Praktikabilitäts- und Handhabbarkeitsaspekten vorteilhaft ist.

[0033] Alternativ kann die erfindungsgemäße piezokeramische Platte auch derart hergestellt werden, dass zunächst das plattenförmige Basismaterial aus piezoelektrischer Keramik 2 zerkleinert wird. Diese Zerkleinerung kann entweder mit Hilfe eines Mörsers, eines geeigneten Presswerkzeuges oder wiederum mit einem messerförmigen Schneidwerkzeug erfolgen. Dieses zerkleinerte Basismaterial stellt die oben genannten Teilbereiche aus piezoelektrischer Keramik dar, die in Fig. 6 mit Bezugszeichen 20a, 20b ... bezeichnet sind. Diese Teilbereiche aus zerkleinertem Basismaterial werden anschließend in ein flexibles Material 4, das wiederum ein Polymer, ein Epoxyharz oder dergleichen ist, eingebettet. Hierbei können die Teilbereiche aus piezo-

elektrischer Keramik 20a, 20b ... entweder statistisch verteilt oder gleichmäßig in eine bestimmte Vorzugsrichtung ausgerichtet sein. Letzteres ist in Fig. 6 dargestellt. Die eingangs erwähnten elastischen Bereiche, die die Vielzahl der Teilbereiche 20a, 20b ... miteinander verbinden, ist in der Ausführungsform gemäß Fig. 6 das die Teilbereiche 20a, 20b ... umgebende flexible Material 4. Ebenso kann das flexible Material 4 gedanklich in verschiedene Bereiche unterteilt werden, was in Fig. 6 durch die gestrichelt dargestellten Linien  $L_1$ ,  $L_2$  und  $L_3$  dargestellt ist. Dadurch ergeben sich die verschiedenen elastischen Bereiche, die mit Bezugsziffern 30a, 30b ... bezeichnet sind.

[0034] Die vorliegende Erfindung, die kostengünstig hergestellt werden kann, zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig ausreichender Steifigkeit aus. Die erfindungsgemäße piezokeramische Platte kann leicht an gekrümmte Oberflächen angepasst werden, ohne dass Risse oder Brüche in der Platte entstehen. Diese elastische Verbiegbarkeit ermöglicht auch ein wiederholtes Verformen bzw. Krümmen. Daneben kann eine derartige flexible piezokeramische Platte auch auf einfache Weise in Verbundstrukturen integriert werden. Ferner ist eine Anwendung zum Erfassen und/oder Bewirken einer Verformung bzw. Verwindung von gewölbten Strukturen, wie zum Beispiel aerodynamische Strukturen, möglich. Die erfindungsgemäße Platte kann z.B. auf Flugzeugtragflächen, Rotorblättern etc. aufgebracht oder in derartige Tragflächenstrukturen integriert werden.

#### Patentansprüche

1. Piezokeramische Platte, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Platte (1) im wesentlichen aus einer piezoelektrischen Keramik (2) besteht, die eine Vielzahl von Teilbereiche (2a, 2b ...; 20a, 20b ...) aufweist, wobei die einzelnen Teilbereiche über elastische Bereiche (3; 30a, 30b ...) derart miteinander verbunden sind, dass die Platte elastisch verbiegbar ist.
2. Piezokeramische Platte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Platte (1) aus piezoelektrischer Keramik (2) mit einer Vielzahl von Ausbrüchen (3) versehen ist, die mit einem flexiblen Material (4) gefüllt sind.
3. Piezokeramische Platte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vielzahl von Teilbereiche (20a, 20b ...) aus piezoelektrischer Keramik (2) in einem flexiblen Material (4) angeordnet sind, so dass die Vielzahl von Teilbereiche (20a, 20b ...) über die elastischen Bereiche (30a, 30b ...) miteinander verbunden sind.
4. Piezokeramische Platte nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das flexible Material (4) ein Polymer, ein Epoxyharz, ein Imprägnierharz oder ein sonstiger Isolierstoff ist.
5. Piezokeramische Platte nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die piezoelektrische Keramik (2) ein gesintertes Material ist und eine Dicke zwischen 20  $\mu\text{m}$  und 500  $\mu\text{m}$  aufweist.
6. Piezokeramische Platte nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** auf der Platte (1) ein- oder beidseitig Elektrodenstrukturen zur Stromversorgung der piezoelektrischen Keramik angeordnet sind.
7. Piezokeramische Platte nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausbrüche (3) eine geradlinige, bogenförmige, wellenförmige oder eine andersartig geschwungene Form aufweisen.
8. Piezokeramische Platte nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vielzahl von Teilbereiche (20a, 20b ...) aus piezoelektrischer Keramik (2) statistisch verteilt oder in einer Vorzugsrichtung in dem flexiblen Material (4) ausgerichtet sind.
9. Verfahren zum Herstellen einer piezokeramischen Platte, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Platte (1) aus piezoelektrischer Keramik (2) mit Hilfe eines Schneidwerkzeuges mit einer Vielzahl von Ausbrüchen (3) versehen wird, und dass die Ausbrüche (3) derart mit einem flexiblen Material (4) gefüllt werden, dass eine elastisch verbiegbare Struktur entsteht.
10. Verfahren zum Herstellen einer piezokeramischen Platte, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Vielzahl von Teilbereiche (20a, 20b ...) aus piezoelektrischer Keramik (2) in ein flexibles Material (4) eingebettet wird, dass das flexible Material (4) anschließend getrocknet oder ausgehärtet wird, so dass die Vielzahl von Teilbereiche (20a, 20b ...) über die elastischen Bereiche (30a, 30b ...) verbunden sind und eine elastisch verbiegbare Struktur entsteht.
11. Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausbrüche (3) mit einem Polymer, Epoxyharz, Imprägnierharz oder dergleichen aufgefüllt werden, und dass die entstehende Struktur geschliffen wird, so dass eine glatte Oberfläche entsteht.
12. Verfahren nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vielzahl von Teilbereiche (20a, 20b ...) aus piezoelektrischer Keramik (2) durch Zerkleinern eines gesinterten piezokeramischen Materials hergestellt werden.

13. Verwendung der piezokeramischen Platte nach einem der Ansprüche 1-8 in Faserverbundstrukturen zum Erfassen und/oder Bewirken einer Verformung.

14. Verwendung der piezokeramischen Platte nach einem der Ansprüche 1-8 in aerodynamischen Strukturen, insbesondere Rotorblätter und Tragflächen, wobei die piezokeramische Platte auf der Außenhaut der aerodynamischen Struktur, innerhalb der aerodynamischen Struktur aufgetragen oder in die aerodynamische Struktur integriert ist.

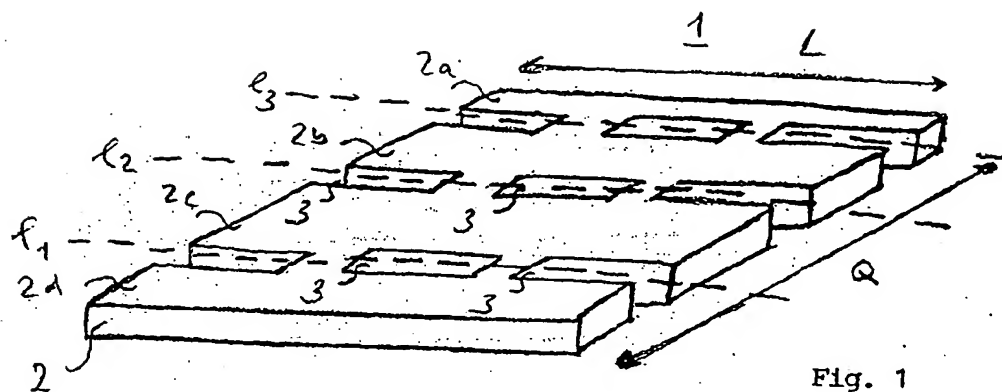


Fig. 1

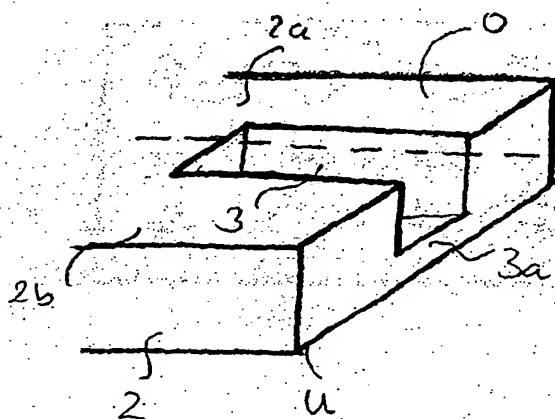


Fig. 2

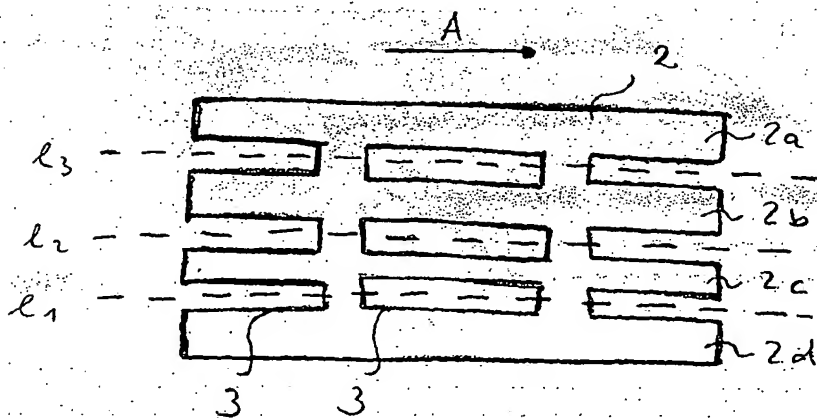


Fig. 3

BEST AVAILABLE COPY



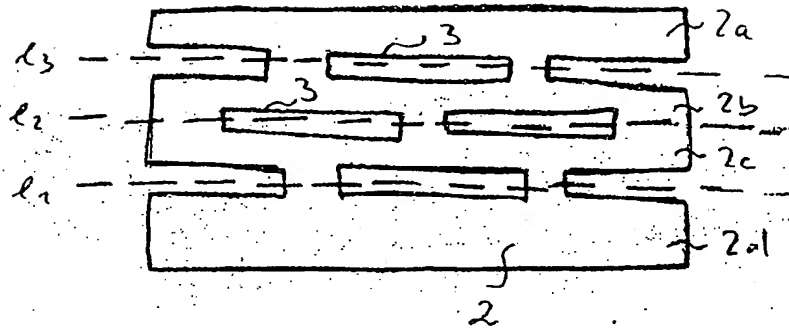


Fig. 4

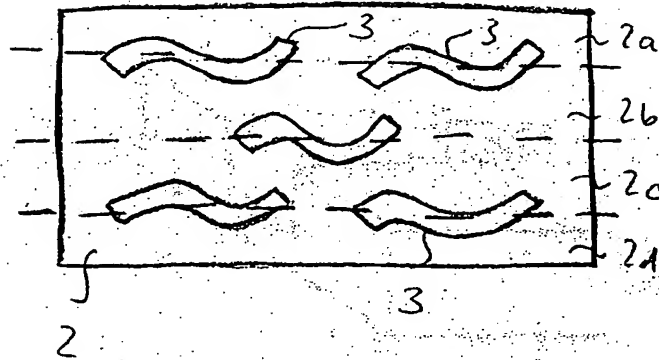


Fig. 5

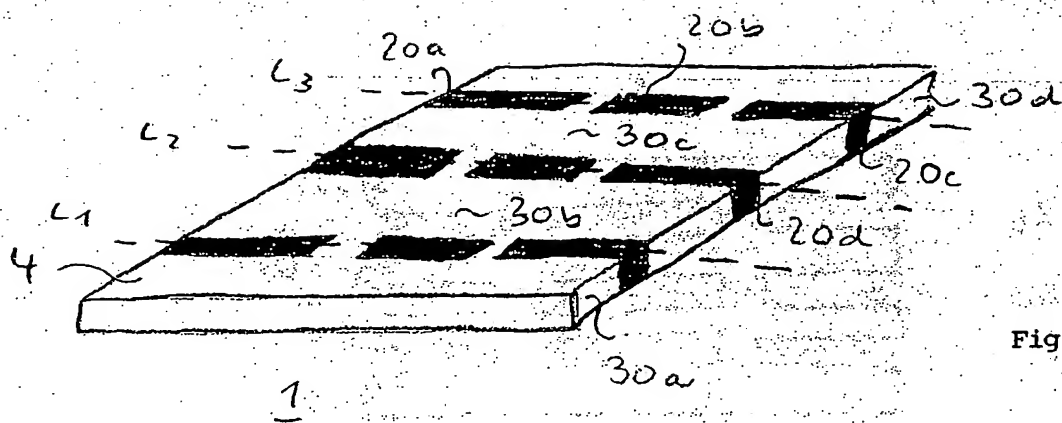


Fig. 6

BEST AVAILABLE COPY